

2日目：6月10日（火）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30						
A会場	3F メインホール			8:30～11:15 IMB-1 装置開発・性能評価・技術応用・遠隔技術 ①							12:00～13:30 定時総会			13:45～ 14:15 文化勲章受 章記念講演		14:30～16:00 各賞授賞講演 （瀬藤賞）				16:10～18:10 各賞授賞講演 （16:10～論文賞、17:30～奨励 賞）				18:30～20:30 懇親会 会場：福岡サンパレス ホテル&ホール （福岡国際会議場の隣）									
B会場	5F 501				9:00～11:25 IB-3 光学顕微鏡・時空間ダイナミクスイメージング						12:00～12:50 LS-7 カルツァイス																						
C会場	5F 502・503			8:30～11:45 IMB-3 分析顕微鏡法 ①							12:00～12:50 LS-8 日本電子				14:20～16:35 IMB-3 分析顕微鏡法 ②																		
D会場	4F 411・412			8:30～11:45 IMB-2 走査電子顕微鏡法 ①							12:00～12:50 LS-9 オックスフォード・ インストルメンツ				14:20～16:35 IMB-2 走査電子顕微鏡法 ②																		
E会場	4F 413・414			8:30～11:45 AM-1 材料組織観察・構造解析 ①							12:00～12:50 LS-10 サーモフィッシャー サイエンティフィック																						
F会場	4F 409・410			8:30～11:45 AM-4 その場観察・局所物性計測 ①							12:00～12:50 LS-11 メイワフォーシス				14:20～16:30 AM-4 その場観察・局所物性計測 ②																		
G会場	4F 401・402・ 403				9:00～11:40 S-2 第6回 日本－カナダ顕微鏡学会交流シンポジウム 2025 ②						12:00～12:50 LS-12 ブルカージャパン				14:30～17:15 S-3 量子ビーム顕微イメージングの進展																		
ポスター	2F 多目的ホー ル			8:30～9:30 貼 付		9:30～16:45 ポスター展示（グループB）															16:45～18:10 ポスター 討論		撤去										
企業展示				9:00～17:30 機器展示																													
写真コンクール	2F ロビー			9:00～17:30 写真展示																													
キャリア支援 コーナー	5F ロビー						10:00～17:00 ブース出展																										
		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30						